

# 113學年度科技英文簡報與壁報競賽

11月12日(二) 地點：E2-221

	順序	時間	學生	參賽題目	指導教授
口頭報告組	1	10:00~10:15	魏庭睿	Motocycle brake dust collection system	吳育仁
	2	10:15~10:30	江季儒	Based on Shape form Focus Technology Measuring Internal Modified Layer Thickness of Silicon	李朱育
	3	10:30~10:45	朱俊諺	Development of an Automated Measurement System for Sapphire Glass Holes Based on Shape From Focus Method	李朱育
	4	10:45~11:00	許冠宇	Roll and Pitch Angular Displacement Measurement Based on Dual Beam Polarization Interferometry	李朱育
	5	11:00~11:15	曾瀚晴	Polarization Interferometry for High-Sensitivity Roll Angular Displacement Measurement	李朱育
	6	11:15~11:30	曹庭豪	one-shot Polarization Interferometry for Measurement of Surface Profile	李朱育

注意事項：

A. 「壁報展示組」：

(1) 以 A0規格製作英文壁報 (系內評比時以電腦投影方式呈現即可) ，並以英文說明5分鐘，詢答3分鐘。

(2) 評分原則：專題內容、壁報呈現、口語表現 各占1/3。

B. 「口頭報告組」：

(1) 每組以英文簡報限時10分鐘，詢答3分鐘。

(2) 評分：專題內容、PPT呈現、口語表現 各占1/3。